10



(11) Publication number:

62124576 A

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Generated Document.

(21) Application number: 60263767

(51) Intl. Cl.: G03G 15/04 H01S 3/133 H04N 1/23

(22) Application date: 26.11.85

(30) Priority:

(43) Date of application publication: 05.06.87

(84) Designated contracting

(72) Inventor: KAMITSUMA MAKOTO

(71) Applicant: RICOH CO LTD

(74) Representative:

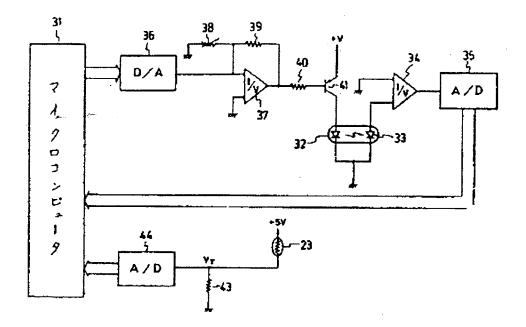
(57) Abstract: SEMICONDUCTOR LASER DEVICE FOR (54) OUTPUT ADJUSTING

current value from digital to analog, PURPOSE: To control the output of a semiconductor laser finely with corresponding to the determined current supplied to the semiconductor digital and determining the value of a simple constitution by converting the laser, converting current value data semiconductor laser from analog to detection value of the output of the

and supplying the corresponding current to the semiconductor laser.

converting circuit composed of an operational amplifier 37, a variable supplied to the semiconductor laser path of the semiconductor laser 32. a transistor 41 interposed in the feed resistor 38, and a resistance 39, and value by the current- voltage 36 is converted (I/V) into a voltage analog to obtain analog data. The converted value of this D/A converter converts the current value data from value. This D/A converter 36 according to the determined current converter 36 through a data bus outputs the digital current value data 31 determines the value of the current CONSTITUTION: A microcomputer the voltage is supplied to the base of the microcomputer 31 from digital to 32 based on an A/D converted value from a specific port to a D/A from an A/D converter 35 and

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 124576

@Int_Cl_4	、 識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(1987)	6月5日
G 03 G 15/04 H 01 S 3/133	116	8607-2H 7377-5F				
H 04 N 1/23 # B 41 J 3/00	1 0 3	A-7136-5C D-8004-2C	審査請求	未請求	発明の数 1 (全	全4頁)

②特 願 昭60-263767

②出 願 昭60(1985)11月26日

⑫発 明 者 上 妻 誠 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

⑩代 理 人 弁理士 大 澤 敬 外1名

明 概 書

1. 発明の名称

半導体レーザの出力調整装置

2. 特許請求の範囲

1 半導体レーザの出力を検出する検出手段と、 該検出手段の検出値をA/D変換するA/D変換 器と、該A/D変換器の変換値に応じて前記半導 体レーザに供給する電流値を決定する発光量決定 手段と、該発光量決定手段から出力される電流値 データをD/A変換するD/A変換器と、該D/ A変換器の変換値に応じた電流を前記半導体レー ザに供給する電流供給手段とからなることを特徴 とする半導体レーザの出力翻整装置。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

この発明は、半導体レーザの出力調整装置に関する。

一般に...何えば節電ブリンタであるレーザブリンタ等の光記録英麗において、半導体レーザを使

川するものがある。

このような光記録装匠においては、画像品質を 良好に保つために半導体レーザの出力(パワー) を一定に保つ必要がある。

そこで、従来は半導体レーザの出力を検出して、この検出値と予め定めた基準値と比較し、この比較結果に応じて半導体レーザに対して供給する電流を制御することによつて半導体レーザの出力を 調整するようにしている。

しかしながら、このようにして半導体レーザの 出力を調整するのでは、半導体レーザの出力を報 く調整することができないという不都合がある。

この発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で半導体レーザの出力を細かく制御することを目的とする。

この発明は上記の目的を達成するため、半導体 レーザの出力を検出し、この検出値をA/D変換 して、このA/D変換値に応じて半導体レーザに 供給する電流値を決定し、この決定された電流値 に対応する電流値データをD/A変換して、この D/A変換値に応じた電流を半線体レーザに供給 するようにしたものである。

以下、この発明の一実施例に基づいて具体的に 説明する。

第1回及び第2回は、この発明を実施した半導体レーザの出力調整装置を備えたレーザブリンタの一例を示す概略構成図である。

このレーザブリンタの動作を簡単に説明すると、まず、ベースフイルム上に無機又は有機光源電体を形成してなる感光体ドラム1は、図示しないメインモータによつて矢示P方向に回動し、 作電チヤージヤ2によつて表面が一様に所定の極性に帯電される。

一方、レーザビーム露光装置3は、第2図に示すようにレーザドライバ4で駆動されてレーザ光を発生し、このレーザ光を入力された2値間報である記録情報によつてオン・オフ信号に変調されたレーザ光を射出するレーザ光発生・変調部5か

団制荷を消去されて次の記録工程に備える。

一方、感光体ドラム 1 から分離された記録紙は、定着ユニット 2 0 に送られてトナー像が定着された後、排紙ローラ 2 1 を介して排紙トレイ 2 2 に排出される。

また、感光体ドラム1の近筋には、第2図に示すようにサーミスタからなる温度センサ23を配設して、感光体ドラム1の表面温度を検出する。

なお、温度センサとしては、この他例えば温度 の変動を電圧レベル、電流量、光ファイバの個光 角等によつて検出するものを使用してもよい。

第3回は、このレーザブリンタにおける半導体 レーザ出力調整装置の一例を示すブロック回である。

マイクロコンピュータ(以下「マイコン」と称
す) 3 1 は、CPU、ROM、RAM及びI/O
等からなり、このレーザブリンタの帯電、露光、
現像、転写、除性等のシーケンス(阿像形成プロ
セス)の制御を司る電流値決定手段を兼ねた回路
であり、内部ROMに格納したプログラムに基づ

らのレーザ光によつて、モータ 6 によつて向転される回転多面鏡 7 及び f 0 レンズ 8 並びに ミラー 日を介して感光体ドラム 1 上を記録情報に応じて ラスタスキヤンする。

それによつて、感光体ドラム 1 上に記録画像に 応じた節電潜像が形成される。

この感光体ドラム1上の節電潜像は、現像器ユニット11によつてレーザピームが照射された部分にのみトナーが付着されて顕像化される。

この感光体ドラム1上のトナー像は、給紙トレイ1 2に収納され、給紙ローラ1 3及びレジストローラ1 4を介して所定のタイミングで供給される記録紙上に、仮写チヤージヤ1 5によつて仮写される。

そして、トナー像が転写された記録紙は、分離 チヤージヤ16によつて感光体ドラム1上から分離される。

このようにして転写、分離が終了した感光体ドラム1は、クリーニングユニット 17によつて残留トナーを除去され、除電ランプ18によつて残

いてシーケンス制御及び半導体レーザのパワー調 数に係わる制御を実行する。

半導体レーザ (レーザダイオード; LD) 32 は、図示しない記録情報に応じてオン・オフする FET等によつて記録情報に応じて追流が供給及び遮断されて、記録情報に応じてレーザ光を引出する。

一方、この半導体レーザ32の射出光を、フオトダイオード(PD)33で受光してこのフオトダイオード33に流れる電流をオペアンブからなる性洗一他圧変換回路34によつて地圧に変換(I/V)する。なお、これ等によつて検出手段を構成している。

そして、この変換性圧をA/D変換器35に入力してデジタルデータに変換し、このA/D変換値をデータバスを介してマイコン31の所定のポートに入力している。

そこで、マイコン31は、このA/D変換器 35からのA/D変換値に応じて半導体レーザ 32に供給する電流値を決定して、この決定した 世流値に応じてデジタルの性流値データを所定のポートからデータバスを介して D / A 変換器 3 6 に出力する。

このD/A変換器36は、マイコン31からの 低流値データをD/A変換してアナログデータに 変換する。

そして、このD/A変換器36の変換値をオペアンプ37,可変抵抗器38及び抵抗39からなる電流一電圧変換回路で電圧値に変換(I/V)し、この電圧を抵抗40を介して半導体レーザ32の給電路に介揮したトランジスタ41のベースに供給している。なお、これ等によつて電流供給手段を構成している。

また、温度センサ23と直列に抵抗43を接続してその接続点の低圧VtをAノD変換器44に入力してAノD変換し、このAノD変換値をマイコン31に入力している。

次に、このように構成したこの実施例における 半導体レーザの出力調整について説明する。

まず、マイコン31は決定した電流値を示す電

32に供給する電流値を決定して、この決定した 電流値に対応する電流値データをD/A変換器 3.6に出力する。

つまり、例えば半海体レーザ32の発光量が設定値よりも大きいときには、フオトトランジスタ33の受光量が多くなつて電流ー電圧変換回路34の出力が高くなり、A/D変換器35のA/D変換値が大きくなるので、マイコン31は電流値を小さく決定してその電流値データをD/A変換器36に出力する。

それによつで、トランジスタ41のコレクタ電流が小さくなつで半導体レーザ32の発光量が波少する。

また、逆に半導体レーザる2の発光量が設定値よりも小さいときには、A/D変換器35のA/D変換値が小さくなるので、マイコン31は電流値を大きく決定してその電流値データをD/A変換器36に出力する。

それによつて、トランジスタ41のコレクタ電流が大きくなつで半導体レーザ32の発光量が増

流値データをD/A 変換器 3 6 にデータバスを介して送出することによつて、その電流値データがフナログデータに変換される。

そして、この電流値がオペアンプ37等の電流 一電圧変換回路で電圧値に変換されて抵抗40を 介してトランジスタ41に与えられ、トランジス タ41には決定された電流値に対応するコレクタ 電流が流れる。なお、利得の調整は可変抵抗器 38によつて調整することができる。

それによつて、半導体レーザ**32**に決定された 電流値に対応する電流値の電流が供給されて発光 する。

そして、この半球体レーザ32からの射出光がフォトダイオード33で検出されて電流-電圧変換回路34で電圧値に変換され、この電圧値がA/D変換器35でA/D変換されてマイコン31に入力される。

そこで、マイコン31はA/D変換器35からのA/D変換値に応じて、すなわち設定した発光 量と実際の発光量の偏差量に応じて半導体レーザ

加する.

このようにして半導体レーザ32の発光量が所 定値になるように半導体レーザ32に供給する電 流値を調整する。

また、マイコン31は、半導体レーザ32に供給する電流値を決定する場合に、温度センサ23の出力をA/D変換するA/D変換器44からのA/D変換値に応じて電流値を補正する。

すなわち、レーザプリンタにおいては、感光体の温度上昇に伴なつてその表面電位が下がる傾向があるので、温度に応じて半導体レーザ32の発光量を制御することによつて、すなわち温度が上昇するに従つて半導体レーザ32の発光量を多くして表面電位の低下を抑制し、逆に温度が下除するに従つて半導体レーザ32の発光量を少なくして表面電位の上昇を抑制する。

それによって、感光体の表面電位が一定に保た れて画像品質が一定になる。

このように、このレーザブリンタにおける半導体レーザ出力調整装置においては、半導体レーザ

の出力を検出してこの検出値を A / D 変換し、この A / D 変換値に応じて半導体レーザに供給する 電流値を決定し、この決定した電流値に応じた電 流値データを D / A 変換して、この変換値に応じ た電流を半導体レーザに供給するようにしたので、 半導体レーザの発光量の細かいデータが得られ、 半導体レーザの出力を細やかに制御することがで きる。

なお、上記実施例においては、この発明をレーザプリンタに実施した例について述べたがこれに 限るものではない。

効 果

以上説明したように、この発明によれば、簡単な協成で半導体レーザの出力を梱やかに制御する ことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回及び第2回はこの発明を実施した半導体レーザ出力調整装置を備えたレーザプリンタの 一例を示す機略構成図、

第3図はその半導体レーザ出力調整数位の一例を

示すブロツク図である.

31…マイクロコンピュータ

32…半導体レーザ 33…フオトダイオード

35 ··· A / D 変換器 36 ··· D / A 変換器

